Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-246589

(43)Date of publication of application: 30.08.2002

(51)Int.Cl.

H01L 29/778 H01L 21/338 H01L 29/812 H01L 29/872

(21)Application number: 2001-041583

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.02.2001

(72)Inventor: NIHEI MIZUHISA

(54) FIELD EFFECT SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a field effect semiconductor device for which both a decrease in source resistance Rs and an increase in gate—drain breakdown voltage Vgdo are simultaneously accomplished by making a decrease in gate—to—source distance Lsg and an increase in gate—to—drain distance Lgd simultaneously executable.

SOLUTION: This field effect semiconductor device is provided with an insulating film 15 or a thin insulating film 19 formed on the surface of an n-type InAlAs carrier supplying layer 19 provided between a source and a drain, namely, at least between a gate and the drain provided between alloy regions 17A and 18A, that is to say, between a gate electrode 16 and the alloy region 18A. This semiconductor device is also provided with the gate electrode 16 formed to be positioned between the alloy regions 17A and 18A and source and drain electrodes 17 and 18 which are formed in a self-aligning way with the gate electrode 16, and ohmic-connected to

the two-dimensional carrier gas layer 14 of a channel layer 12 in a region where the insulating film 15 or thin insulating film 19 does not exist.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] :

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

発信:前田特許事務所

R: 571 P. 21/25

2/2 ベージ

of rejection]

Sear Chillie FAC

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本温特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出數公院番号 特例2002-246589 (P2002-246589A)

(43)公開日 平成14年8月30日(2002.8.30)

(51) Int.CL'	機別部号	FI	テーマコード(参考)	
H01L 29/778	•	H01L 29/80	H 4M104	
21/338	1	29/48	H 5F102	
29/812			F	
29/872	· :			
	i i			
	1	家庭 家植木 家植空客	項の数5 OL(全8頁)	
(21)出職等号	特顧2001-41583(ア2001-41583)	(71)出顧人 000005223	000001223	
		省土通株式会	社	
(22) Jun i E	平成13年2月19日(2001.2.19)	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番		
		1号		
		(72)発明者 二瓶 職久		
		神奈川県川崎	市中原区 E小田中4丁目1番	
		1号 富土通	株式会社内	
		(74)代理人 10010=337		
		弁理士 武備	裸 (外 3名)	
		·		
			最終質に続く	

(54) 【発明の名称】 電界効果半導体装置

(57)【要約】

【課題】 電界効果半導体装置に関し、ゲート・ソース 間距離L_{ss}の短縮とゲート・ドレイン間距離L_{sd}の増大 を同時に実行可能とし、ソース抵抗R_sの低減、及び、 ゲート・ドレイン間耐圧V_{sd}。の向上を同時に達成した 電界効果半導体装置を提供する。

【解決手段】 ソース・ドレイン間、即ち、アロイ領域18A間の少なくともゲート・ドレイン間、即ち、ゲート電極16・アロイ領域18A間に於けるn-InAlAsキャリア供給層13表面に形成された絶縁膜15或い位絶縁薄膜19と、アロイ領域17A・アロイ領域18A間に位置して形成されたゲート電極16と、ゲート電極16と自己整合的に形成され且つ該絶縁膜15或いは絶縁薄膜19がない領域でチャネル層12の2次元キャリア・ガス層14とオーミック接続されたソース電極17及びドレイン電極18を備える。

学等ないこの要素の原理的対

